PASJ2020 THPP04

# **負水素イオンビームの電子銃を用いた荷電変換に関する研究** CHARGE EXCHANGE METHOD OF H- BEAM BY ELECTRON BEAM

岡部晃大#

Kota Okabe #

Accelerator Division, J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

#### Abstract

One of the important research themes for further enhancement of the proton accelerator is the advancement of the charge exchange injection method. At present, the charge exchange injection method in the high-intensity proton accelerator facility currently in operation mainly uses the charge exchange foil. However, this method has a problem in that activation of the around the charge exchange injection point due to beam scattering by the foil and neutrons generated from the foil. In order to solve this problem, new charge exchange injection methods such as laser charge exchange method are being researched in accelerator facilities around the world. In this research, we focus on the charge exchange method using electron beams and proceed with the basic experiments. In this presentation, we will report the progress of the charge exchange efficiency measurement of negative hydrogen ion beam using electron beam.

## 1. 序論

### 1.1 背景

日本における J-PARC 3 GeV シンクロトロン(RCS)や 米国 SNS、英国 ISIS などの大強度陽子加速器では、大 強度の陽子ビームをリング加速器に入射する有効な手 法として荷電変換薄膜を用いた荷電変換ビーム多重入 射方式を採用している。一般なビーム入射方式では 様々な要因によるビーム損失が発生するため残留線量 は極めて高くなる。その一方で、荷電変換入射方式では ビーム損失がほとんど生じないと考えられてきため、ビー ム入射部放射化の要因としては着目されてこなかった。 しかしながら、近年、J-PARC RCS における系統的な ビーム試験の結果、荷電変換入射による加速器機器の 放射化メカニズムは一般的なビーム損失によるものと異 なっていることが判明した[1]。入射ビーム、およびリング 周回ビームと荷電変換薄膜との核反応によって生成され る 2 次粒子が荷電変換入射による放射化に大きく寄与 していることが分かった(Fig. 1)。

この結果から、従来の荷電変換薄膜を用いた荷電変換入射方式では、入射部周辺の放射化は本質的に避けられないことが明らかとなった。従って、荷電変換膜を使用しない入射方式の実現は次世代大強度加速器実現に向けて大きな課題となっている。

荷電変換膜の代わりに高強度レーザーを使用する荷 電変換入射の研究は世界各地で進められている[2]が、 今現在、電子ビームを使用する荷電変換入射方式の開 発は手が付けられていない状況である。電子ビームは高 強度レーザーよりもメンテナンスや制御が簡単であるた め、電子ビームを用いた荷電変換入射方式が実現でき れば、核反応に起因する加速器機器の放射化は原理的 に発生しなくなり(Fig.1)、次世代大強度加速器開発の道 が開ける。ところが、現在のところ、電子ビームによる H-ビームの荷電変換反応断面積は数 100 eV 程度の低エ ネルギー領域でしか測定されていない[3]。そのため、通 常、大強度加速器においてリング加速器の入射エネル ギーとして採用されている数百 MeV 以上の反応断面積



Figure 1: Difference in activation mechanism between charge exchange film and charge exchange injection system using electron beam.

<sup>#</sup>kota@post.j-parc.jp

### PASJ2020 THPP04

の測定結果は存在しない。

### 1.2 研究目的

本研究の目的は、電子ビームとH-イオンビームを衝突 させ、電子ビームによる数 MeV から数百 MeV の H-イオ ンビームの荷電変換効率、すなわち、荷電変換反応断 面積を特定することである。現在、数 MeV 程度以上の負 水素イオンビームに関する電子ビームによる荷電変換効 率測定結果は存在しないため、計算による荷電変換効 率の見積もりは難しい。従って、炭素薄膜などによる荷 電変換効率の知見[4]を用いて、H-ビームのエネルギー が低いほど、荷電変換断面積は大きくなると予想した。 それをもとに、以下に示したステップで電子ビームを用い た荷電変換効率測定を遂行している。

1st step:オフライン実験機を用いて、使用する電子銃および電子ビームのエミッタンスなどの特性を調べる。

2nd step: 性能評価した電子銃を J-PARC RFQ テストス タンドに設置して、3 MeV 負水素イオンビームに関する 荷電変換効率測定を行う。

3rd step: 2nd ステップにより特定した 3MeV 負水素イオン ビーム J-PARC 線形加速器(Linac) - RCS ビーム輸送ラ インである L3BT ビームラインにて、400 MeV 負水素イオ ンビームの荷電変換効率測定を行う。

現在、オフライン試験機による電子銃の特性評価試験 を終えて、2nd stepの RFQ テストスタンドに設置している ところである。以下の章では特性実験結果を中心として 報告する。

# 2. オフライン実験機を用いた、電子ビームの 特性評価試験

#### 2.1 オフライン試験機

電子ビームの特性評価試験に使用したオフライン試 験機は日本原子力研究開発機構旧リニアック棟に設置 されていたバイブレーションワイヤモニタ用オフライン試 験機を流用したものである(Fig.2)。本実験で使用する電 子銃はオメガトロン社製電子銃(特注品)でそのスペック は Table1 に示す。Figure 2 に示したオフライン試験機に は、図中左側に設置した電子銃、及び、そのビームプロ ファイルを測定するスリットつきファラデーカップ、電子 ビームの大まかなプロファイルを確認するための蛍光板 及び、蛍光板を観察できるガラス窓を取り付けている。

Table 1: The Performance of the Electron Gun

Beam energy	10 eV – 1.1 keV
Beam current	Max 250 µA
Time structure	Continues beam

#### 2.2 電子銃の特性評価実験結果

RFQ テストスタンド設置時のパラメータを決めるため、 電子銃先端部から約 20 cm の位置での引き大電圧と収 束電圧(アインツェルレンズ)に対するビームプロファイル を系統的なプロファイル測定を行った。



Figure 2: Off-line test stand for electron beam measurement.

その結果の一例を Fig. 3 に示す。Figure 3 はファラ デーカップを用いて測定した水平及び垂直方向のビー ムプロファイルを合成して3次元プロットしたものである。



Figure 3: Horizontal and vertical beam profile of the electron gun.

系統的にプロファイルを測定した結果、電子ビーム先端部から約 20 cm の距離でプロファイルをガウシアン フィットした場合、水平垂直両方向で 1 σ を 1 mm 以下ま でビームを絞れることが分かり、電子ビーム位置の調整 ののち、RFQ テストスタンドの H-ビームに十分な強度を 当てることができることを確認した。

# J-PARC RFQ テストステンドへの電子銃据 え付け

J-PARC リニアック棟に設置されている RFQ テストスタン

### Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

# PASJ2020 THPP04

ドのうち、ビーム照射設備に関する写真をFig.4に示す。 RFQ テストスタンドは J-PARC RFQ 加速器とほぼ同等の 3 MeV 負水素イオンビームを加速し、ビーム照射施設に てビームスクレーパ試験など様々な実験を行う施設であ る。ビーム診断系としてスリット入りファラデーカップ、ワイ ヤースキャナーモニタ等が完備されている。特性評価試 験が終わった電子銃をここに据え付け、3 MeV 負水素イ オンビームの照射試験が行えるようにビーム診断系及び 電子銃据え付け作業を進めている。



Figure 4: Horizontal and vertical beam profile of the electron gun.

# 4. まとめと今後

現在、一般的である荷電変換フォイルを用いた荷電 変換入射方式に変わり、電子ビームを用いた荷電変換 手法に着目し、その基礎実験を進めている。そのため、 数 MeV から数 100 MeV の負水素イオンビームに関する 荷電変換効率測定、すなわち、荷電変換断面積を測定 する基礎実験を行っている。基礎実験にて使用する電 子ビームのプロファイル等の予備試験を終えて、その結 果をもとに RFQ テストスタンドにおける 3 MeV 負水素イ オンビームの荷電変換試験の準備を行っているところで ある。3 MeV での荷電変換効率測定試験結果をもとに、 ビーム診断系統の整備を行った後、400 MeV 負水素イ オンビームを用いた荷電変換効率試験を行う予定である。

# 参考文献

- [1] E. Yamakawa, et al., JPS Conf. Proc. 8, 012017, (2015).
- [2] P.K. Saha et al., Proceedings of HB2016, 3795 (2016).
- [3] B. PEART et al., J. Phys. B: Atom. Molec. Phys., Vol. 3 (1970).
- [4] R. Webber, et. al., IEEE Transaction on Nuclear Science, Vol. NS-26 (1979).